

20.11.201550. posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Metrologii Prawnej

Autor : Marcin Mikiel

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W dniach 20-22 października 2015 r. w Arcachon (we Francji) odbyło się 50. posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Metrologii Prawnej (CIML), w którym udział wzięli Pani Dorota Habich, Wiceprezes GUM ds. Metrologii Prawnej, członek CIML oraz Pan Mirosław Izdebski, Dyrektor Biura Metrologii Prawnej GUM. Posiedzeniu Komitetu towarzyszyły obchody 60. rocznicy powstania Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML).

Jedną z najważniejszych decyzji podjętych podczas posiedzenia dotyczyła reformy Systemu Certyfikacji OIML. Wśród innych tematów poruszonych podczas spotkania znalazły się m.in.: zatwierdzenie do realizacji nowych projektów dokumentów technicznych oraz raportu finansowego OIML za rok 2014, a także dyskusja nad interpretacją artykułu XIII Konwencji, dotyczącego kworum.

Zapraszamy do przeczytania szczegółowej [relacji z 50. posiedzenia CIML](#).

PLIKI DO POBRANIA

[Informacja prasowa na temat 50. posiedzenia Międzynarodowego Komitetu Metrologii Prawnej \(CIML\) \(doc, 46 KB\)](#)